# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛАЗМОНОВ И ДЛИННОВОЛНОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ФОНОНОВ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ α-Аg<sub>2</sub>Te

### Ш.М.АЛЕКПЕРОВА, Х.Д.ДЖАЛИЛОВА, Г.С.ГАДЖИЕВА, И.А.АХМЕДОВ

## Институт Физики НАН Азербайджана AZ 1143, Баку, пр.Г.Джавида 33

ИК отражение от тонких пленок  $Ag_2Te$  с концентрацией носителей тока  $N=9\cdot 10^{18} cm^{-3}$ исследовано при 300К. Впервые на спектре отражения  $R(\lambda)Ag_2Te$ , кроме плазменного минимума, обнаружен второй глубокий минимум, обусловленный взаимодействием плазмонов с длинноволновыми оптическими (LO) фононами, который характерен для полярных сильнолегированных материалов. Рассчитаны спектры оптических постоянных - $\varepsilon_1(\omega)$  и  $\varepsilon_2(\omega)$ , спектр характеристических электронных потерь - $Im \varepsilon^{-1}(\omega)$ , плазменные параметры и частоты плазмон-фононного взаимодействия. Найдены особенности в поведении оптических функции при взаимодействии свободных носителей с колебаниями решетки поляризуемых ионов.

Впервые на экспериментальных спектрах отражения  $R(\lambda)$  тонких пленок  $\alpha$ -Ag<sub>2</sub>Te при комнатной температуре обнаружены структурные особенности, свидетельствующие о плазмон-фононном взаимодействии. Взаимодействие свободных носителей и длинноволновых оптических фононов проявляется особенно ярко в полярных сильнолегированных кристаллах, когда плазменная частота свободных носителей  $\omega_p$  близка к частоте продольных длинноволновых оптических фононов  $\omega_L$  [1-3]. При этом эффект взаимодействия особенно сильно выражен и проявляется в экспериментальной спектральной зависимости коэффициента отражения двумя резкими спадами: кроме плазменного минимума, имеется второй дополнительный минимум.

В работе приводятся результаты экспериментального исследования спектра отражения  $R(\lambda)$  в длинноволновой по отношению к плазменному краю ИК области спектра, совпадающей с полосой частот оптических фононов. Данных по исследованию плазмон-фононного взаимодействия в соединениях  $A_2^{\ 1}B^{VI}$  в литературе нет.

Низкотемпературная модификация теллурида серебра  $\alpha$ -Ag<sub>2</sub>Te стабильна ниже 406K, имеет моноклинную структуру с 12 атомами в элементарной ячейке. Тонкие пленки (0,45÷0,55)мкм получены вакуумным (10<sup>-3</sup> Pa) напылением Ag<sub>2</sub>Te на свежеколотые нагретые поверхности NaCl и оптическое стекло. Идентичность пленок с исходной шихтой определена электронографически.

Из холловских измерений определены концентрация  $N=9 \cdot 10^{18} cm^{-3}$ , подвижность  $\mu=3 \cdot 10^3 cm^2 B^{-1} c^{-1}$ , проводимость  $\sigma=4,32 \cdot 10^2 Om^{-1} cm^{-1}$  носителей тока.

Спектры отражения R(λ) тонких пленок теллурида серебра сняты в неполяризованном свете при нормальном падении луча на спектрометре Specord-JR-75 и дублированы на ИКС-29 в интервале длин волн 2,5÷25мкм. В длинноволновой области за краем собственного поглощения спектр отражения содержит богатую информацию о свободных носителях и колебаниях решетки.

На Рис.1 представлен спектр отражения от тонких пленок  $\alpha$ -Ag<sub>2</sub>Te. В отличие от данных в монографии [4], на спектре отражения  $\alpha$ -Ag<sub>2</sub>Te (п-типа) кроме плазменного минимума (0,062эВ), характерного для сильнолегированных материалов, имеется и второй четко выраженный глубокий минимум (0,120эВ). Коэффициент отражения в этих минимумах падает с 20 до 0 и с 53 до 8%

#### Ш.М.АЛЕКПЕРОВА, Х.Д.ДЖАЛИЛОВА, Г.С.ГАДЖИЕВА, И.А.АХМЕДОВ

соответственно. Полученные спектры воспроизводимы. Следует отметить, что в спектре отражения тройного соединения p-CuAgTe, полученного нами катионным замещением в системе  $Ag_2Te$  -Cu<sub>2</sub>Te кроме плазменного минимума также имел место второй минимум [5]. Совокупность полученных результатов позволяет утверждать, что вероятным механизмом взаимодействия излучения и кристалла в полосе волновых чисел v=500-1200 см<sup>-1</sup> является взаимодействие плазмонов с колебаниями кристаллической решетки.



Рис.1.

Экспериментальная зависимость спектра отражения тонких пленок α-Ag<sub>2</sub>Te.



Взаимолействие излучения с длинноволновыми оптическими колебаниями решетки вносит вклад в спектральную зависимость действительной (є1) и мнимой (є2) частей диэлектрической проницаемости (Рис.2), а также в спектральную зависимость характеристических электронных потерь - $\operatorname{Im} \varepsilon^{l}(\omega) = \varepsilon_{2}(\omega) / [\varepsilon_{l}^{2}(\omega) + \varepsilon_{l}^{2}(\omega)]$ (Рис.3). Фундаментальные оптические функции  $\varepsilon_1(\omega)$ ,  $\varepsilon_2(\omega)$  и – Im  $\varepsilon^{-1}(\omega)$  рассчитаны в рамках дисперсионных соотношений Крамерса-Кронига, что позволяет детально анализировать экспериментальные спектры R(λ) через дифференцированные более оптические функции  $\varepsilon_1(\omega)$ ,  $\varepsilon_2(\omega)$  и -Im $\varepsilon^{-1}(\omega)$ .

#### Рис.2.

Спектральные зависимости действительной  $\varepsilon_1(\omega)$  и мнимой  $\varepsilon_2(\omega)$  частей диэлектрической проницаемости  $\alpha$ -Ag<sub>2</sub>Te.

При исследовании взаимодействия электронов проводимости с оптическими колебаниями в ионных кристаллах основное внимание уделяется взаимодействию с длинноволновыми продольными колебаниями решетки. Так как длинноволновые продольные оптические фононы (LO) создают электродипольные моменты,

# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛАЗМОНОВ И ДЛИННОВОЛНОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ФОНОНОВ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ α-Аg<sub>2</sub>Te

которые могут взаимодействовать с электрическим полем плазмонов (продольные коллективные возбуждения электронного газа), то эти два типа возбуждения (продольные фононы, плазмоны) в сильнолегированном кристалле заменяются новыми продольными возбуждениями, имеющими плазмон-фононный характер. Частоты этих новых колебаний можно определить как точки, где  $\varepsilon_1(\omega)$  обращается в нуль (метод Друде). Частоты при нулевых значениях ε<sub>1</sub>(ω) идентифицируются с частотами длинноволновых продольных оптических мод (LO), а частоты, соответствующие пиковым значениям ε<sub>1</sub>(ω) - с частотами длинноволновых поперечных оптических фононов (TO) [6]. Спектральная зависимость ε<sub>1</sub>(ω) соответствует многорезонансным осцилляторам. Взаимодействие электрона проводимости с продольными и поперечными оптическими колебаниями решетки поляризуемых ионов выражается через статическую  $\varepsilon_1(\omega)$  и высокочастотную  $\varepsilon_{\infty}$ диэлектрическую проницаемости. На спектральной зависимости ε<sub>1</sub> (Рис.2)



просматривается наличие трех [LO] и трех (TO) мод, а именно при 0,075; 0,125; 0,135эВ  $\varepsilon_1(\omega)$  обращается в нуль (LO-моды), а при 0,11; 0,13; 0,155эВ  $\varepsilon_1(\omega)$  имеет пиковые значения (TO -моды). Количество LO и TO мод совпадает в сумме с числом оптических фононных ветвей, определяемых как 3(S-1), где S-количество атомов в формульной единице вещества. Для Ag<sub>2</sub>Te S=3, следовательно, число оптических фононных ветвей равно 6, что совпадает с числом сингулярных точек на  $\varepsilon_1(\omega)$ .

#### Рис. 3.

Спектральная зависимость характеристических электронных потерь –  $\text{Im } \varepsilon^{-1}(\omega) \alpha$ -Ag<sub>2</sub>Te.

Триплетная структура спектра характеристических электронных потерь -Im  $\varepsilon^{I}(\omega)$  (Рис.3), возможно, ионизационного происхождения, т.е. связана с потерями на ионизацию в процессе плазмон-фононного взаимодействия. Главный пик в спектре -Im  $\varepsilon^{I}(\omega)$  при 0,08эВ несколько смещен по сравнению с 0,062эВ плазменного минимума, что, возможно, происходит за счет поляризуемости электронных оболочек ионных остатков. Этот пик самый интенсивный в спектре электронных потерь и обязан своим происхождением возбуждению объемных плазменных колебаний. На форму спектра может также влиять пик двукратных плазменных потерь.

Дальнейший анализ позволяет, зная  $\omega_{\min} = 2\pi c/\lambda = 0.94 \cdot 10^{14} c^{-1}$  и  $\varepsilon_1$  (значение  $\varepsilon_1$  берется на частоте плазменного минимума), определить частоту плазменного резонанса  $\omega_p^2 = \omega_{\min}^2 (\varepsilon_1 - 1)/\varepsilon_1 (\omega_p = 0.95 \cdot 10^{14} c^{-1})$ . Из соотношения  $\omega_p^2 = 4\pi l^2 N/m^*[6]$  при  $N = 9 \cdot 10^{18} cm^{-3}$  (из холловских измерений) определена эффективная масса электронов m\*, диэлектрическая восприимчивость  $\chi = Ne^{z}/\omega_{\min}^2 m^*$  и из полуширины главного пика -Im $\varepsilon^{-1}(\omega)$  по соотношению  $\Delta \omega/\omega = 2\omega_p \tau$  рассчитаны время релаксации плазменных колебаний  $\tau$ , плазменная энергия  $\hbar\omega_p$ , энергия плазмон фононного взаимодействия  $\hbar\omega_{\phi\mu}$  и экстраполяцией  $\varepsilon_1 = f(\lambda^2)$  к  $\lambda = 0$  определена высокочастотная

#### Ш.М.АЛЕКПЕРОВА, Х.Д.ДЖАЛИЛОВА, Г.С.ГАДЖИЕВА, И.А.АХМЕДОВ

диэлектрическая проницаемость - $\varepsilon_{\infty}$ . Плазменные параметры  $\alpha$ -Ag<sub>2</sub>Te, частоты плазмон фононного резонанса ( $\omega_{LO_1}$ ,  $\omega_{LO_2}$ ,  $\omega_{LO_3}$ ) и поперечных оптических колебаний приведены в Таблицах 1,2.

#### Таблица 1.

Плазменные параметры α-Ag<sub>2</sub>Te.

$\omega_{\min}(c^{-1})$	$\omega_p(c^{-1})$	$h\omega_p(\mathbf{B})$	τ(c)	m*/m	ε <sub>1</sub>	∞3	χ
$0,94 \cdot 10^{14}$	$0,95 \cdot 10^{14}$	0,062	$1,3.10^{14}$	0,032	-30	8,2	7,9

Таблица 2.

Частоты плазмон-фононного резонанса.

$\omega_{LO_1}(c^{-1})$	$\omega_{LO_2}(c^{-1})$	$\omega_{LO_3}$ (c <sup>-1</sup> )	$\omega_{TO1}$ (c <sup>-1</sup> )	$\omega_{TO_{21}}$ (c <sup>-1</sup> )	$\omega_{TO3}(c^{-1})$	$\omega_{p\phi}(c^{-1})$
$1,14 \cdot 10^{14}$	$1,83 \cdot 10^{14}$	$2,05 \cdot 10^{14}$	$0,75 \cdot 10^{14}$	$1,6 \cdot 10^{14}$	$1,97 \cdot 10^{14}$	$2 \cdot 10^{14}$

Таким образом, проведенный анализ показал, что взаимодействие электронов проводимости с продольными и поперечными оптическими колебаниями решетки поляризуемых ионов выражается через статическую и высокочастотную диэлектрические проницаемости и приводит к возникновению плазмон-фононного резонанса.

- 1. B.B.Varga, *Phys.Rev.*, **137 A**, (1965) 1896.
- 2. C.G.Olson, DW.Lynch, *Phys. Rev.*, **177** (1969) 1231.
- 3. М.Грабов, Н.П.Степанов, ФТП, **35** (2001) 155.
- 4. В.В.Горбачев,кн. Полупроводниковые соединения A<sup>1</sup><sub>2</sub>B<sup>IV</sup>, М., (1980).
- 5. Sh.Alekperova, Kh.Djalilova, G.S.Gadjiyeva, J.Akhmedov, *Physic and Chemistry of Solid State.*, **3** (2002) 677.
- 6. Н.М.Гасанлы, В.К.Субашиев, *ФТТ*, **13** (1971) 155.

#### PLAZMON VƏ UZUNDALĞALI OPTİK FONONLARIN α-Ag₂Te NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNDƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ

#### Ş.M.ƏLƏKBƏROVA, X.D.CƏLİLOVA, G.S.HACIYEVA, İ.Ə.ƏHMƏDOV

 $\alpha$ -Ag<sub>2</sub>Te (*N*=9·10<sup>18</sup>cm<sup>-3</sup>) nazik təbəqələrindən infra qırmızı əks etmə spektri 300K-də tədqiq edilmişdir.  $\alpha$ -Ag<sub>2</sub>Te-un əks etmə spektrində plazma minimumundan əlavə, ikinci dərin minimumun da olduğu aşkar edilib ki, bu da plazmon və uzundalğalı optik fononların qarşılıqlı təsiri ilə əlaqəlidir. Optik sabitlərin: - $\epsilon_1(\omega)$ ,  $\epsilon_2(\omega)$ , xarakterik elektron itgisinin -Im $\varepsilon^1(\omega)$ , spektral asılılığı, plazma parametrləri və qarışıq plazmon-fonon tezlikləri hesablanıb.

Sərbəst daşıyıcıların polyarlaşmış ionlarla qarşılıqlı təsirinin xüsusiyyətləri araşdırılıb.

#### LONGITUDINAL-OPTICAL-PHONON–PLASMON COUPLING IN $\alpha$ -Ag<sub>2</sub>Te

#### SH.ALEKPEROVA, Kh.DJALILOVA, G.GADJIYEVA, I.A.AKHMEDOV

Infrared reflectivity measurements have been made at 300K on thin films  $\alpha$ -Ag2Te with concentration of carriers N=9·10<sup>18</sup>cm<sup>-3</sup>. The further deep minimum was determined at the R( $\lambda$ ) besides the plasma minimum stipulated by the interaction between plasmons and longitudinal optical (LO) phonons in the Ag<sub>2</sub>Te as the polar crystal. The spectra of optical constants  $\epsilon_1(\omega)$ ,  $\epsilon_2(\omega)$ , the energy loss -Im $\varepsilon^{-1}(\omega)$ , the plasma parameters and the frequencies of the coupled plasmon- LO fonons system were calculated. Singularities of behavior of optical functions under the interaction of free carriers with lattice vibrations were determined.

Редактор: Дж.Абдинов